

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02015/004889

発行日 平成29年3月2日(2017.3.2)

(43) 国際公開日 平成27年1月15日(2015.1.15)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/22	A 3K107
H05B 33/04 (2006.01)	H05B 33/14	A
	H05B 33/04	

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 23 頁)

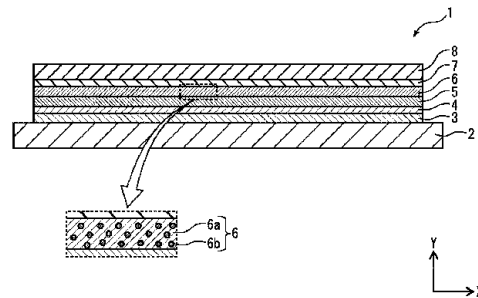
出願番号	特願2015-526159 (P2015-526159)	(71) 出願人	514188173 株式会社 J O L E D
(21) 国際出願番号	PCT/JP2014/003555		東京都千代田区神田錦町三丁目23番地
(22) 国際出願日	平成26年7月3日(2014.7.3)	(74) 代理人	110001900 特許業務法人 ナカジマ知的財産総合事務所
(31) 優先権主張番号	特願2013-144358 (P2013-144358)	(72) 発明者	林田 芳樹 東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館 パナソニックソリューションテクノロジー株式会社内
(32) 優先日	平成25年7月10日(2013.7.10)	(72) 発明者	島村 隆之 東京都千代田区神田錦町三丁目23番地 株式会社 J O L E D 内
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機EL素子、および有機EL表示パネル

(57) 【要約】

陽極と、陰極と、陽極と陰極との間に設けられ、陽極から注入された正孔および陰極から注入された電子が再結合することで発光する有機発光層と、陰極と記有機発光層との間に設けられ、陰極から有機発光層へ電子を輸送する電子輸送層とを有する有機EL素子である。電子輸送層には、電子供与性物質を含むn型ドーパントがドーパされており、そのドーパ濃度は、有機発光層の発光効率が最大となるドーパ濃度よりも高い。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

陽極と、陰極と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた有機発光層と、前記陰極と前記有機発光層との間に設けられた電子輸送層とを有する有機 E L 素子であって、

前記電子輸送層は、電子供与性物質を含む n 型ドーパントがドーブされてなり、そのドーブ濃度は、前記有機発光層の発光効率が最大となるドーブ濃度よりも高い

ことを特徴とする有機 E L 素子。

【請求項 2】

前記陰極を挟んで前記電子輸送層とは反対側に設けられた封止層をさらに有し、

前記封止層に不所望の亀裂が生じた場合において、

前記 n 型ドーパントが、前記亀裂から浸入した水またはガスと反応することにより、そのドーブ濃度が前記電子輸送層における前記亀裂に最も近い位置に向かって漸減しており

、前記 n 型ドーパントのドーブ濃度が漸減している領域に対応する前記有機発光層の領域には、発光効率が最大となる領域が存在する

ことを特徴とする請求項 1 に記載の有機 E L 素子。

【請求項 3】

前記 n 型ドーパントは、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属である

ことを特徴とする請求項 1 に記載の有機 E L 素子。

【請求項 4】

前記 n 型ドーパントは、バリウムである

ことを特徴とする請求項 1 に記載の有機 E L 素子。

【請求項 5】

前記バリウムのドーブ濃度は、15 wt % より高い

ことを特徴とする請求項 4 に記載の有機 E L 素子。

【請求項 6】

前記バリウムのドーブ濃度は、25 wt % 以上である

ことを特徴とする請求項 4 に記載の有機 E L 素子。

【請求項 7】

前記バリウムのドーブ濃度は、50 wt % 以下である

ことを特徴とする請求項 5 に記載の有機 E L 素子。

【請求項 8】

請求項 1 ないし 7 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 素子を備える

ことを特徴とする有機 E L 表示パネル。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機 E L (E l e c t r o - L u m i n e s c e n c e) 素子の構造に関する。

【背景技術】

【0002】

有機 E L 素子は電流駆動型の発光素子であり、陽極および陰極の電極対の間に、キャリア（正孔、電子）の再結合による電界発光現象を行う有機発光層が介挿された構造を有する。また、有機発光層等に用いられる有機材料は、水または酸素等と反応すると特性が劣化するため、陰極の上方には封止層が設けられている。

【0003】

近年、発光効率を向上させるために、上記の構造に加えて、高い電子移動度を有する電子輸送層を陰極と有機発光層との間に設けることが行われている。特許文献 1 には、電子輸送層にアルカリ金属等の電子供与性物質を含む n 型ドーパントをドーブすることで、電子輸送層の電子移動度を高め、有機 E L 素子の発光効率を向上させる技術が開示されてい

10

20

30

40

50

る。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特表2012-504847号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

ところで、有機EL素子の製造過程において微小な異物が付着することにより、封止層に不所望の亀裂が生じる場合がある。また、有機EL素子の使用中に局所的な力が加えられた際に、封止層に亀裂が生じる場合がある。この場合、封止層の亀裂から浸入した水または酸素等が、電子輸送層に含まれるn型ドーパントと反応し、n型ドーパントのドーブ濃度が低下する。その結果、電子輸送層の発光効率が低下し、発光輝度が低下している、または非発光となっている不良発光領域が発生する。このような不良発光領域は、ユーザに目に付きやすく、有機EL素子としての商品価値は大きく損なわれる。

10

【0006】

本開示は、上記事情に鑑みなされたもので、不所望の不良発光領域が発生したとしても、その不良発光領域が目立ちにくい有機EL素子を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記目的を達成するため、本開示の一態様である有機EL素子は、陽極と、陰極と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた有機発光層と、前記陰極と前記有機発光層との間に設けられた電子輸送層とを有する有機EL素子であって、前記電子輸送層は、電子供与性物質を含むn型ドーパントがドーブされてなり、そのドーブ濃度は、前記有機発光層の発光効率が最大となるドーブ濃度よりも高いことを特徴とする。

20

【発明の効果】

【0008】

本開示の一態様である有機EL素子では、電子輸送層にドーブされたn型ドーパントのドーブ濃度が、有機発光層の発光効率が最大となるドーブ濃度よりも高いため、不良発光領域に隣接する領域では、n型ドーパントのドーブ濃度が低下することにより、発光効率が向上する。不良発光領域に隣接する領域の発光効率が向上し発光輝度が向上するため、不良発光領域の見かけ上の大きさが小さくなり、不良発光領域がユーザに目立ちにくくなる。

30

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】実施の形態1にかかる有機EL素子の構成を示す断面図である。

【図2】有機EL素子のBaのドーブ濃度と有機発光層の発光効率との関係を示す図である。

【図3】実施の形態1にかかる有機EL素子において、封止層に亀裂が生じた状態での構成を示す断面図である。

40

【図4】図3の破線Aで囲まれた部分の拡大断面図である。

【図5】実施の形態1にかかる有機EL素子のX方向における位置と、n型ドーパントのドーブ濃度と、有機発光層の発光効率との関係を示す図であって、(a)は、実施の形態1にかかる有機EL素子のBaのドーブ濃度と有機発光層の発光効率との関係を示す図であり、(b)は、有機EL素子のX方向における位置とn型ドーパントのドーブ濃度との関係を示す図であり、(c)は、有機EL素子のX方向における位置と有機発光層の発光効率との関係を示す図である。

【図6】従来の有機EL素子のX方向における位置と、n型ドーパントのドーブ濃度と、有機発光層の発光効率との関係を示す図であって、(a)は、従来の有機EL素子のBaのドーブ濃度と有機発光層の発光効率との関係を示す図であり、(b)は、従来の有機E

50

L素子のX方向における位置とn型ドーパントのドーブ濃度との関係を示す図であり、(c)は、従来の有機EL素子のX方向における位置と有機発光層の発光効率との関係を示す図である。

【図7】異物が混入し不良発光領域生じた状態の拡大写真を示す図であって、(a)は、Baのドーブ濃度が約40[w t %]における不良発光領域の拡大写真を示す図であり、(b)は、(a)に示した不良発光領域の原因となる異物の拡大写真を示す図であり、(c)は、Baのドーブ濃度が約20[w t %]における不良発光領域の拡大写真を示す図であり、(d)は、(c)に示した不良発光領域の原因となる異物の拡大写真を示す図であり、(e)は、Baのドーブ濃度が約5[w t %]における不良発光領域の拡大写真を示す図であり、(f)は、(e)に示した不良発光領域の原因となる異物の拡大写真を示す図である。

10

【図8】有機EL素子のBaのドーブ濃度と、見かけ上の不良発光領域の数との関係を示す図である。

【図9】目視可能な不良発光領域発生した場合において、その不良発光領域が発生する原因となった異物の直径の長さと、有機EL素子のBaのドーブ濃度との関係を示す図である。

【図10】変形例にかかる有機EL表示装置を示す外観図である。

【図11】変形例にかかる有機EL表示装置の構成を模式ブロック図である。

【発明を実施するための形態】

【0010】

20

本開示の一態様の概要

本開示の一態様である有機EL素子は、陽極と、陰極と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた有機発光層と、前記陰極と前記有機発光層との間に設けられた電子輸送層とを有する有機EL素子であって、前記電子輸送層は、電子供与性物質を含むn型ドーパントがドーブされてなり、そのドーブ濃度は、前記有機発光層の発光効率が最大となるドーブ濃度よりも高い。

【0011】

これにより、不良発光領域が発生したとしても不良発光領域に隣接する領域では、電子輸送層でn型ドーパントのドーブ濃度が低下することにより、有機発光層の発光効率が向上する。不良発光領域に隣接する領域で有機発光層の発光効率が向上し発光輝度が向上するため、不良発光領域の見かけ上の大きさが小さくなり、不良発光領域がユーザに目立ちにくくなる。

30

【0012】

また、本開示の一態様にかかる有機EL素子の特定の局面では、前記陰極を挟んで前記電子輸送層とは反対側に設けられた封止層をさらに有し、前記封止層に不所望の亀裂が生じた場合において、前記n型ドーパントが、前記亀裂から浸入した水またはガスと反応することにより、そのドーブ濃度が前記電子輸送層における前記亀裂に最も近い位置に向かって漸減しており、前記n型ドーパントのドーブ濃度が漸減している領域に対応する前記有機発光層の領域には、発光効率が最大となる領域が存在する。

【0013】

40

これにより、亀裂が生じた領域が不良発光領域となったとしても、亀裂に最も近い位置に向かって電子輸送層におけるn型ドーパントのドーブ濃度が漸減している領域で、有機発光層の発光輝度が向上する。そのため、不良発光領域の見かけ上の大きさが小さくなり、不良発光領域がユーザに目立ちにくくなる。

【0014】

また、本開示の一態様にかかる有機EL素子の特定の局面では、前記n型ドーパントは、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属である。

【0015】

また、本開示の一態様にかかる有機EL素子の特定の局面では、前記n型ドーパントは、バリウムである。

50

【 0 0 1 6 】

また、本開示の一態様にかかる有機 E L 素子の特定の局面では、前記バリウムのドーブ濃度は、15 [w t %] より高い。

【 0 0 1 7 】

n 型ドーパントにバリウムを用いると、ドーブ濃度が 15 [w t %] で有機発光層の発光効率が最大となる。そのため電子輸送層におけるバリウムのドーブ濃度が 15 [w t %] より高い範囲であれば、亀裂に最も近い位置に向かって電子輸送層におけるバリウムのドーブ濃度が漸減している領域に、有機発光層の発光効率が最大となる領域を存在させることができる。

【 0 0 1 8 】

また、本開示の一態様にかかる有機 E L 素子の特定の局面では、前記バリウムのドーブ濃度は、25 [w t %] 以上である。

【 0 0 1 9 】

バリウムのドーブ濃度が 25 [w t %] 以上であれば、除去が難しい直径の大きさが約 20 [μ m] 未満の異物が混入したとしても、目視可能な不良発光領域の発生を抑えることができる。

【 0 0 2 0 】

また、本開示の一態様にかかる有機 E L 素子の特定の局面では、前記バリウムのドーブ濃度は、50 [w t %] 以下である。

【 0 0 2 1 】

バリウムのドーブ濃度が 50 [w t %] 以下の範囲であれば、電子輸送層でリーク電流が発生するおそれを抑えることができる。

【 0 0 2 2 】

また、本開示の一態様である有機 E L 表示パネルは、上記の有機 E L 素子を備える。

【 0 0 2 3 】

これにより、有機 E L 表示パネルに不良発光領域が発生したとしても不良発光領域に隣接する領域では、電子輸送層で n 型ドーパントのドーブ濃度が低下することにより、有機発光層の発光効率が向上する。不良発光領域に隣接する領域で有機発光層の発光効率が向上し発光輝度が向上するため、不良発光領域の見かけ上の大きさが小さくなり、不良発光領域がユーザに目立ちにくくなる。

【 0 0 2 4 】

実施の形態 1

以下では、本開示の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

【 0 0 2 5 】

[有機 E L 素子の構成]

図 1 は、実施の形態 1 にかかる有機 E L 素子の構成を示す断面図である。有機 E L 素子 1 は、所謂トップエミッション型の有機 E L 素子であって、基板 2、陽極 3、正孔注入層 4、有機発光層 5、電子輸送層 6、陰極 7、封止層 8 を備える。

【 0 0 2 6 】

< 基板 >

基板 2 は、無アルカリガラスからなり、有機 E L 素子の基材としての役割を果たす。基板 2 の表面には有機 E L 素子を駆動するための T F T (薄膜トランジスタ) 層 (不図示) が形成されており、その上に、陽極 3、有機機能層 (正孔注入層 4、有機発光層 5、電子輸送層 6)、陰極 7 が順次積層され、有機 E L 素子 1 が製造される。

【 0 0 2 7 】

なお、基板 2 の材料には、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、硼酸系ガラス、石英、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、シリコン系樹脂、アルミナ等の絶縁性材料を用いることもできる。

【 0 0 2 8 】

10

20

30

40

50

< 陽極 >

陽極 3 は、正孔を正孔注入層 4 に注入する機能を有する。陽極 3 の材料には Al (アルミニウム) が用いられ、スパッタリング法により基板 2 の上に約 400 [nm] の厚みで形成されている。

【0029】

なお、陽極 3 の材料には、Ag (銀)、アルミニウム合金、Mo (モリブデン)、APC (銀、パラジウム、銅の合金)、ARA (銀、ルビジウム、金の合金)、MoCr (モリブデンとクロムの合金)、MoW (モリブデンとタングステンの合金)、NiCr (ニッケルとクロムの合金)、ACL (アルミニウム、コバルト、ゲルマニウム、ランタンの合金) 等の光反射性導電材料を用いることもできる。

10

【0030】

< 正孔注入層 >

正孔注入層 4 は、陽極 3 から有機発光層 5 への正孔の注入および輸送を促進させる機能を有する。正孔注入層 4 の材料には、WOX (酸化タングステン) が用いられ、スパッタリング法により陽極 3 の上に約 14 [nm] の厚みで形成されている。

【0031】

なお、正孔注入層 4 の材料には、銀 (Ag)、モリブデン (Mo)、クロム (Cr)、バナジウム (V)、ニッケル (Ni)、イリジウム (Ir) 等の酸化物、あるいは、PEDOT (ポリチオフェンとポリスチレンスルホン酸との混合物) 等の導電性ポリマー材料を用いることもできる。

20

【0032】

< 有機発光層 >

有機発光層 5 は、キャリア (正孔と電子) の再結合による発光を行う部位である。有機発光層 5 の材料には、有機発光ポリマーが用いられ、インクジェット法により正孔注入層 4 の上に約 80 [nm] の厚みで形成されている。

【0033】

なお、有機発光層 5 の材料には、ポリパラフェニレンビニレン (PPV)、ポリフルオレンや、例えば、特許公開公報 (特開平 5 - 163488 号公報) に記載のオキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、キノロン化合物及びアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペンタジエン化合物、スチルベン化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシアノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサンテン化合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、8 - ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、2 - ピピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩と III 族金属との錯体、オキシニル錯体、希土類錯体等の蛍光物質等を用いることもできる。

30

40

【0034】

< 電子輸送層 >

電子輸送層 6 は、電子輸送性材料 6a および電子供与性物質を含む n 型ドーパント 6b からなり、陰極 7 から注入された電子を有機発光層 5 に輸送する機能を有する。本実施の形態では、電子輸送性材料 6a には電子輸送性を有する有機モノマーを用い、n 型ドーパント 6b には Ba (バリウム) を用い、真空蒸着法により有機発光層 5 の上に約 35 [nm] の厚みで形成されている。電子輸送性材料 6a に n 型ドーパント 6b をドーブすることで、電子輸送性材料 6a n 型ドーパント 6b 間で電子移動が起こり、電子移動錯体 (CT 錯体) が形成される。これにより、電子輸送層 6 の電子移動度が向上するため、陰極 7 から注入された電子を効率的に有機発光層 5 に輸送することができる。

50

【 0 0 3 5 】

図 2 は、有機 E L 素子の B a のドーブ濃度と有機発光層 5 の発光効率との関係を示す図である。ここでは、本実施の形態に示す材料、成膜方法、層の厚みで、基板 2、陽極 3、正孔注入層 4、有機発光層 5、電子輸送層 6、陰極 7、封止層 8 の各層を成膜して、B a のドーブ濃度が異なる複数の有機 E L 素子を製造し、各有機 E L 素子の発光効率を測定している。図 2 において、横軸は、電子輸送層 6 の総重量を基準にした B a のドーブ濃度 [w t %] を示し、縦軸は、有機発光層 5 の発光効率 [c d / A] を示す。また縦軸の発光効率は、ドーブ濃度 3 0 [w t %] における発光効率で規格化している。

【 0 0 3 6 】

本図に示すように、B a のドーブ濃度が 1 5 [w t %] 未満の範囲では、B a のドーブ濃度が増えるに従って、有機発光層 5 の発光効率が上昇している。また、B a のドーブ濃度が 1 5 [w t %] では、有機発光層 5 の発光効率が最大となっている。また、B a 濃度が 1 5 [w t %] を越える範囲では、B a のドーブ濃度が増えるに従って、有機発光層 5 の発光効率が低下している。

10

【 0 0 3 7 】

ここで、有機発光層 5 の発光効率を高めるためには、正孔および電子がそれぞれバランスよく有機発光層 5 に注入されることが重要である。正孔または電子の一方の注入が過剰な場合、効率良く正孔と電子が再結合することができないため、有機発光層 5 の発光効率は低下する。

【 0 0 3 8 】

図 2 に示す B a のドーブ濃度と有機発光層 5 の発光効率との関係において、B a 濃度が 1 5 [w t %] 未満の範囲では、電子輸送層 6 から有機発光層 5 への電子の注入量が、正孔注入層 4 から有機発光層 5 への正孔の注入量に比べ少ないため、B a のドーブ濃度が増えるに従って、有機発光層 5 の発光効率が上昇したものと考えられる。また、B a のドーブ濃度が 1 5 [w t %] では、電子輸送層 6 から有機発光層 5 への電子の注入量と、正孔注入層 4 から有機発光層 5 への正孔の注入量とがほぼ同量であるため、有機発光層 5 の発光効率が最大となったものと考えられる。また、B a 濃度が 1 5 [w t %] を越える範囲では、電子輸送層 6 から有機発光層 5 への電子の注入量が、正孔注入層 4 から有機発光層 5 への正孔の注入量に比べ多いため、B a のドーブ濃度が増えるに従って、有機発光層 5 の発光効率が低下したものと考えられる。この有機 E L 素子の B a のドーブ濃度と有機発光層の発光効率との関係は、他の一般的な有機 E L 素子においても適用することができる。

20

30

【 0 0 3 9 】

本実施の形態では、B a を電子輸送層 6 に、有機発光層 5 の発光効率が最大となるドーブ濃度よりも高い濃度でドーブしている。すなわち、B a を電子輸送層 6 に、1 5 [w t %] を越える濃度でドーブしている。これにより、詳細は後述するが、封止層 8 に不所望の亀裂等が生じることにより有機発光層 5 に不良発光領域が発生したとしても、その不良発光領域の見かけ上の大きさを小さくすることができ、不良発光領域がユーザに目立ちにくい。

【 0 0 4 0 】

なお、電子輸送性材料 6 a の材料には、オキサジアゾール誘導体 (O X D)、トリアゾール誘導体 (T A Z)、フェナンスロリン誘導体 (B C P、B p h e n) 等の有機材料を用いることもできる。

40

【 0 0 4 1 】

また、n 型ドーパント 6 b の材料には、L i (リチウム)、N a (ナトリウム)、K (カリウム) 等のアルカリ金属や、M g (マグネシウム)、C a (カルシウム) 等のアルカリ土類金属を用いることもできる。

【 0 0 4 2 】

< 陰極 >

陰極 7 は、電子を電子輸送層 6 に注入する機能を有する。陰極 7 の材料には、I T O (

50

酸化インジウムスズ)が用いられ、スパッタリング法により電子輸送層6の上に約35[nm]の厚みで形成されている。

【0043】

なお、陰極7の材料には、IZO(酸化インジウム亜鉛)、ZnO(酸化亜鉛)、TiO₂(酸化チタン)等のIn、Ti、Zn、Snの少なくとも1つを含む酸化物からなる透明導電材料を用いることもできる。

【0044】

<封止層>

封止層8は、有機機能層(正孔注入層4、有機発光層5、電子輸送層6)を封止し、外部に存在する水分または酸素等から、有機機能層を保護する機能を有する。封止層8の材料には、Si₃N₄(窒化ケイ素)が用いられ、化学気相成長法(CVD:Chemical Vapor Deposition)により陰極7の上に約600[nm]の厚みで形成されている。

10

【0045】

なお、封止層8の材料には、SiO₂(酸化ケイ素)、SiON(酸窒化ケイ素)等を用いることもできる。

【0046】

[封止層に亀裂が生じた状態での構成]

有機EL素子1は、(1)陽極3を形成する工程(陽極形成工程)、(2)正孔注入層4を形成する工程(正孔注入層形成工程)、(4)有機発光層5を形成する工程(有機発光層形成工程)、(5)電子輸送層6を形成する工程(電子輸送層形成工程)、(6)陰極7を形成する工程(陰極形成工程)、(7)封止層8を形成する工程(封止層形成工程)を経て製造される。各工程では、スパッタリング法、インクジェット法、真空蒸着法、化学気相成長法等の各種の成膜方法を用いて、各層が形成される。クリーンな雰囲気中で各層が形成されるものの、製造工程中に各層への異物混入をゼロにすることは困難である。製造工程中に異物が混入した場合、各層に亀裂等が生じる場合がある。

20

【0047】

図3は、実施の形態1にかかる有機EL素子において、封止層に亀裂が生じた状態での構成を示す断面図である。本図に示すように、電子輸送層6には異物10が混入しており、電子輸送層6の一部が上方(Y方向側)に盛り上がっている。有機EL素子1は、基板2の上に、陽極3、正孔注入層4、有機発光層5、電子輸送層6、陰極7、封止層8を順次積層して製造されるため、何れかの層が平坦に形成されず、その表面に凹凸が生じた場合、その上に形成された層に亀裂が生じる場合がある。本図に示す例では、異物10の上方に位置する封止層8の一部に亀裂11a、11bが発生している。

30

【0048】

図4は、図3の破線Aで囲まれた部分の拡大断面図である。封止層8に不所望の亀裂11a、11bが生じた場合、亀裂11a、11bから水またはガス等が浸入する。浸入した水またはガス等は、陰極7を透過して電子輸送層6に達し、電子輸送層6にドーパされたn型ドーパント6bと反応する。このため、電子輸送層6中のn型ドーパント6bのドーパ濃度は、電子輸送層6における亀裂11a、11bに最も近い位置に向かって漸減している。一方、水またはガス等と反応したn型ドーパント6bは、電子供与性を失う。このため、電子輸送性材料6a、n型ドーパント6b間で形成されていた電子移動錯体が分解され、電子輸送層6の電子移動度が低下する。

40

【0049】

なお、本明細書中において、「n型ドーパントの濃度」とは、電子移動錯体として存在するn型ドーパントの濃度のことをいい、水またはガス等と反応したn型ドーパントの濃度を含まない。例えば、n型ドーパントがBaである場合には、水またはガス等と反応し、Ba(OH)₂(水酸化バリウム)等として存在するBaの濃度は含まれない。

【0050】

上記の結果、有機EL素子1には、発光輝度が低下している、または非発光となっている不良発光領域B、有機発光層5の発光輝度が向上している明発光領域C、および亀裂1

50

1 a、1 1 bの発生の前後で発光輝度が変わっていない正常発光領域 D が形成される。

【 0 0 5 1 】

不良発光領域 B は、亀裂 1 1 a、1 1 bの直下付近に位置する。亀裂 1 1 a、1 1 bの直下付近では、浸入する水またはガス等の量が多いため、n型ドーパント 6 bのドーブ濃度は 0 [w t %]、または非常に小さくなる。このため、電子輸送層 6 の電子移動度が大幅に低下し、有機発光層 5 の発光効率が低下する。その結果、有機発光層 5 の発光輝度が低下したり、非発光となる。

【 0 0 5 2 】

正常発光領域 D は、亀裂 1 1 a、1 1 bから一定距離離れた位置にあり、亀裂 1 1 a、1 1 bから浸入した水またはガス等が達しない。このため、n型ドーパント 6 bのドーブ濃度は、亀裂 1 1 a、1 1 bの発生の前後で一定であり、正常発光領域 D の発光輝度は変わらない。

【 0 0 5 3 】

明発光領域 C は、不良発光領域 B と正常発光領域 D との間に位置している。有機 E L 素子 1 では、n型ドーパント 6 bを電子輸送層 6 に、有機発光層 5 の発光効率が最大となるドーブ濃度よりも高い濃度でドーブしている。このため、亀裂 1 1 a、1 1 bから浸入した水またはガス等が n型ドーパント 6 bと反応しドーブ濃度が低下したとしても、その低下の量が小さい場合、有機発光層 5 の発光効率が向上する。これにより、不良発光領域 B と正常発光領域 D との間には、n型ドーパント 6 bのドーブ濃度が低下して有機発光層 5 の発光効率が向上することにより、発光輝度が向上している明発光領域 C が形成される。

【 0 0 5 4 】

図 5 は、実施の形態 1 にかかる有機 E L 素子の X 方向における位置と、n型ドーパントのドーブ濃度と、有機発光層の発光効率との関係を示す図であって、(a) は、実施の形態 1 にかかる有機 E L 素子の B a のドーブ濃度と有機発光層の発光効率との関係を示す図であり、(b) は、有機 E L 素子の X 方向における位置と n型ドーパントのドーブ濃度との関係を示す図であり、(c) は、有機 E L 素子の X 方向における位置と有機発光層の発光効率との関係を示す図である。

【 0 0 5 5 】

図 5 (a) は、図 2 で示した B a のドーブ濃度と有機発光層 5 の発光効率との関係を縦軸と横軸とを入れ替えて示したものであり、図 5 (a) の縦軸の目盛りは、図 5 (b) の縦軸の目盛りに合わせて描いている。図 5 (a) と図 5 (b) とを参照することにより、図 5 (c) に示す有機 E L 素子 1 の X 方向における位置と有機発光層 5 の発光効率との関係が求まる。

【 0 0 5 6 】

図 5 において、X 5 は亀裂 1 1 a の位置を示す。X 5 の左側の領域では、X 5 に向かって B a のドーブ濃度が漸減している。

【 0 0 5 7 】

X 1 は、B a のドーブ濃度が低下し始める位置を示す。X 1 において、ドーブ濃度は約 3 0 [w t %] であり、その位置での有機発光層 5 の発光効率は約 1 . 1 [c d / A] である。この X 1 の位置より左側の領域が、正常発光領域 D となる。

【 0 0 5 8 】

ここで図 5 (a) を参照するに、ドーブ濃度が約 1 5 [w t %] 以上、約 3 0 [w t %] 以下の間では、B a のドーブ濃度が低下していくにつれて、有機発光層 5 の発光効率が向上する。このため、X 1 の右側にいくにつれて、有機発光層 5 の発光効率が向上する。

【 0 0 5 9 】

X 2 は、有機発光層 5 の発光効率が最大となる位置を示す。X 2 の位置では、B a のドーブ濃度が約 1 5 [w t %] に低下しており、有機発光層 5 の発光効率は約 1 . 6 [c d / A] となっている。

【 0 0 6 0 】

図 5 (a) を参照するに、ドーブ濃度が約 1 5 [w t %] 以下の間では、B a のドーブ

10

20

30

40

50

濃度が低下していくにつれて、有機発光層 5 の発光効率が低下する。このため、X 2 の右側にいくにつれて、有機発光層 5 の発光効率が低下する。

【0061】

X 3 は、有機発光層 5 の発光効率が正常発光領域 D における発光効率と同程度になる位置を示す。X 3 において、ドーパ濃度は約 5 [wt%] であり、その位置での有機発光層 5 の発光効率は約 1.1 [cd/A] である。X 2 と X 3 との間の領域が、明発光領域 C となる。

【0062】

X 4 は、Ba のドーパ濃度が低下し、その濃度が 0 [wt%] になった位置を示す。また、X 11 は、有機発光層 5 の発光効率が 0 [cd/A] となった位置を示す。X 3 と X 11 との間の領域が、亀裂 11a、11b の発生前に比べ発光輝度が低下した輝度低下領域 B1 となる。

10

【0063】

X 6 は亀裂 11b の位置を示す。X 6 の右側の領域では、X 6 に向かって Ba のドーパ濃度が漸減する。X 6 の右側の領域における Ba のドーパ濃度の変化、および有機発光層 5 の発光効率の変化は、X 5 の左側の領域における変化と同様となる。X 10 は、Ba のドーパ濃度が低下し始める位置を示し、X 9 は、有機発光層 5 の発光効率が最大となる位置を示し、X 8 は、有機発光層 5 の発光効率が正常発光領域 D における発光効率と同程度になる位置を示す。また、X 7 は、Ba のドーパ濃度が低下し、その濃度が 0 [wt%] になる位置を示し、X 12 は、有機発光層 5 の発光効率が 0 [cd/A] となる位置を示す。

20

【0064】

X 10 の位置より右側の領域は、正常発光領域 D であり、X 10 と X 8 との間の領域が、明発光領域 C であり、X 8 と X 12 との間の領域が、輝度低下領域 B1 である。また、X 11 と X 12 との間の領域が非発光領域 B2 である。不良発光領域 B は、輝度低下領域 B1 と非発光領域 B2 とからなる。

【0065】

以上のように、有機 EL 素子 1 では、電子輸送層 6 にドーパされた Ba のドーパ濃度が、有機発光層 5 の発光効率が最大となるドーパ濃度よりも高いため、不良発光領域 B に隣接する領域 C では、Ba のドーパ濃度が低下することにより、発光効率が向上する。不良発光領域 B に隣接する領域 C の発光効率が向上し発光輝度が向上するため、不良発光領域 B の見かけ上の大きさが小さくなり、不良発光領域 B がユーザに目立ちにくくなる。

30

【0066】

次に、従来の有機 EL 素子において、封止層に亀裂が生じた場合を説明する。図 6 は、従来の有機 EL 素子の X 方向における位置と、n 型ドーパントのドーパ濃度と、有機発光層の発光効率との関係を示す図であって、(a) は、従来の有機 EL 素子の Ba のドーパ濃度と有機発光層の発光効率との関係を示す図であり、(b) は、従来の有機 EL 素子の X 方向における位置と n 型ドーパントのドーパ濃度との関係を示す図であり、(c) は、従来の有機 EL 素子の X 方向における位置と有機発光層の発光効率との関係を示す図である。

40

【0067】

図 6 (a) は、図 2 で示した Ba のドーパ濃度と有機発光層の発光効率との関係を縦軸と横軸を入れ替えて示したものであり、図 6 (a) の縦軸の目盛りは、図 6 (b) の縦軸の目盛りに合わせて描いている。図 6 (a) と図 6 (b) とを参照することにより、図 6 (c) に示す従来の有機 EL 素子の X 方向における位置と有機発光層の発光効率との関係が求まる。

【0068】

ここで、n 型ドーパントは、電子輸送層の電子移動度を向上させ、有機発光層の発光効率を高めるために、電子輸送層にドーパされるものである。そのため、従来では、n 型ドーパントを電子輸送層に、有機発光層の発光効率が最大となるドーパ濃度よりも小さい、

50

または有機発光層の発光効率が最大となるドーピング濃度でドーピングしていた。図6に示す例では、Baを電子輸送層に約10 [wt%]の濃度でドーピングしている。

【0069】

亀裂11aの位置を示すX5の左側の領域では、X5に向かってBaのドーピング濃度が漸減している。

【0070】

X21は、Baのドーピング濃度が低下し始める位置を示す。X21において、ドーピング濃度は約10 [wt%]であり、その位置での有機発光層5の発光効率は約1.5 [cd/A]である。このX21の位置より左側の領域が、正常発光領域D1となる。

【0071】

ここで図6(a)を参照するに、ドーピング濃度が約15 [wt%]以下の間では、Baのドーピング濃度が低下していくにつれて、有機発光層の発光効率が低下する。このため、X21の右側にいくにつれて、有機発光層の発光効率が低下する。

【0072】

X22は、Baのドーピング濃度が低下し、その濃度が0 [wt%]になった位置を示す。また、X25は、有機発光層の発光効率が0 [cd/A]となった位置を示す。X21とX25との間の領域が、亀裂11a、11bの発生前に比べ発光輝度が低下した輝度低下領域B4となる。

【0073】

亀裂11bの位置を示すX6の右側の領域では、X6に向かってBaのドーピング濃度が漸減している。X6の右側の領域におけるBaのドーピング濃度の変化、および有機発光層の発光効率の変化は、X5の左側の領域における変化と同様となる。X24は、Baのドーピング濃度が低下し始める位置を示し、X23は、Baのドーピング濃度が低下し、その濃度が0 [wt%]になる位置を示し、X26は、有機発光層の発光効率が0 [cd/A]となる位置を示す。

【0074】

X24の位置より右側の領域は、正常発光領域D1であり、X24とX26との間の領域が、輝度低下領域B4であり、X25とX26との間の領域が非発光領域B3とである。不良発光領域B3は、輝度低下領域B4と非発光領域B5とからなる。

【0075】

[効果]

以下では、封止層に亀裂が生じた状態における、有機EL素子1と上記の従来の有機EL素子とを比較する。

(1) 非発光領域の大きさ

有機EL素子1は、従来の有機ELと比較して、電子輸送層にドーピングするBa濃度が高いため、亀裂11aの位置X5から有機EL素子1において有機発光層の発光効率が0 [cd/A]となる位置X11までの長さは、亀裂11aの位置X5から有機EL素子1において有機発光層の発光効率が0 [cd/A]となる位置X25までの長さよりも長い。これと同様に、亀裂11bの位置X6から有機EL素子1において有機発光層の発光効率が0 [cd/A]となる位置X12までの長さは、亀裂11aの位置X5から有機EL素子1において有機発光層の発光効率が0 [cd/A]となる位置X26までの長さよりも長い。従って、有機EL素子1における非発光領域B2は、上記の従来の有機EL素子における非発光領域B5よりも小さい。

(2) 輝度低下領域の大きさ

有機EL素子1の正常発光領域Dの発光効率は、従来の有機EL素子の正常発光領域D1よりも発光効率よりも低い。このため、有機EL素子1において発光効率が正常発光領域Dにおける発光効率と同程度になる位置X3から、有機発光層の発光効率が0 [cd/A]となる位置X11までの長さは、従来の有機EL素子において発光効率が正常発光領域D1における発光効率と同程度になる位置X21から、有機発光層の発光効率が0 [cd/A]となる位置X25までの長さよりも短い。従って、有機EL素子1における輝度低

10

20

30

40

50

下領域 B 1 は、上記の従来有機 E L 素子における非発光領域 B 2 よりも小さい。

【 0 0 7 6 】

また、有機 E L 素子 1 は、従来有機 E L 素子よりも、非発光領域の大きさおよび輝度低下領域の大きさが小さいため、非発光領域および輝度低下領域からなる不良発光領域の大きさも、従来有機 E L 素子よりも小さい。

(3) 不良発光領域のみかけ上の大きさ

有機 E L 素子 1 の明発光領域 C は不良発光領域 B に隣接している。明発光領域 C の発光輝度が高く、不良発光領域 B の暗さを補間するため、不良発光領域 B の見かけ上の大きさは小さくなる。このため、不良発光領域 B がユーザに目立ちにくくなる。

【 0 0 7 7 】

[検証実験]

本実施の形態にかかる有機 E L 素子の上記効果を確認するため、以下の検証実験を行った。

【 0 0 7 8 】

図 7 は、異物が混入し不良発光領域生じた状態の拡大写真を示す図であって、(a) は、B a のドーブ濃度が約 4 0 [w t %] における不良発光領域の拡大写真を示す図であり、(b) は、(a) に示した不良発光領域の原因となる異物の拡大写真を示す図であり、(c) は、B a のドーブ濃度が約 2 0 [w t %] における不良発光領域の拡大写真を示す図であり、(d) は、(c) に示した不良発光領域の原因となる異物の拡大写真を示す図であり、(e) は、B a のドーブ濃度が約 5 [w t %] における不良発光領域の拡大写真を示す図であり、(f) は、(e) に示した不良発光領域の原因となる異物の拡大写真を示す図である。

【 0 0 7 9 】

図 7 (b)、(d)、(f) において、異物は、破線で囲った部分に存在し、その大きさは何れも約 3 0 [μ m] である。

【 0 0 8 0 】

ここで、図 7 (a) を参照するに、B a のドーブ濃度が約 4 0 [w t %] の場合、不良発光領域の大きさは約 2 × 2 の 4 画素分の大きさである。また、図 7 (c) を参照するに、B a のドーブ濃度が約 2 0 [w t %] の場合、不良発光領域の大きさは約 3 × 3 の 9 画素分の大きさである。また、図 7 (e) を参照するに、B a のドーブ濃度が約 5 [w t %] の場合、不良発光領域の大きさは約 5 × 5 の 2 5 画素分の大きさである。このように、B a のドーブ濃度が高くなるにつれ、不良発光領域の大きさが小さくなるのが分かる。また、図 7 (a) を参照するに、B a のドーブ濃度が約 4 0 [w t %] の場合において、不良発光領域の周りが、他の領域よりも発光輝度が高くなっていることが分かる。これにより、不良発光領域の見かけ上の大きさは小さくなり、不良発光領域 B がユーザに目立ちにくくなる。

【 0 0 8 1 】

図 8 は、有機 E L 素子の B a のドーブ濃度と、見かけ上の不良発光領域の数との関係を示す図である。横軸は、電子輸送層の総重量を基準にした B a のドーブ濃度 [w t %] を示し、縦軸は、見かけ上の不良発光領域の数 [個] を示す。ここでは、B a のドーブ濃度を変えて製作した有機 E L 素子を備える 1 6 0 0 × 1 2 0 0 画素の 2 0 インチの有機 E L 表示パネルに対して、発光輝度が低下している、または非発光となっている不良発光領域の数を目視により数えている。

【 0 0 8 2 】

図 8 を参照するに、B a のドーブ濃度が高くなるにつれ、見かけ上の不良発光領域の数が減っていき、B a のドーブ濃度が約 4 0 [w t %] の場合では、見かけ上の不良発光領域の数が 0 となっていることが分かる。

【 0 0 8 3 】

変形例 1

上記の実施の形態では、B a を電子輸送層に、1 5 [w t %] を越える濃度でドーブす

10

20

30

40

50

る場合を示した。このBaのドーブ濃度に関しては、Baを電子輸送層に、25 [wt%]以上の濃度でドーブすることがより好ましい。その理由を以下に示す。

【0084】

図9は、目視可能な不良発光領域が発生した場合において、その不良発光領域が発生する原因となった異物の直径の長さ、有機EL素子のBaのドーブ濃度との関係を示す図である。横軸は、電子輸送層の総重量を基準にしたBaのドーブ濃度 [wt%] を示し、縦軸は、異物の直径 [μm] を示す。

【0085】

図9を参照するに、例えば直径が約10 [μm]の異物が混入した場合、Baのドーブ濃度が約5 [wt%]の有機EL素子では、目視可能な不良発光領域が発生することが分かる。これに対して、同じ直径が約10 [μm]の異物が混入した場合であっても、Baのドーブ濃度が約30 [wt%]の有機EL素子では、目視可能な不良発光領域が発生しないことが分かる。

【0086】

図9に示す直線は、Baの各ドーブ濃度において、目視可能な不良発光領域が発生する最小の異物の直径の長さを対数近似で結んだものである。Baのドーブ濃度をN [wt%]、目視可能な不良発光領域が発生する最小の異物の直径をD [μm]としたとき、直線は以下の関係式で表される。

【0087】

$$N = 4 \times \exp(0.0095 \times D)$$

一般に、除去が容易な異物の直径の大きさは、約20 [μm]以上である。除去が難しい直径の大きさが約20 [μm]未満の異物が混入したとしても、目視可能な不良発光領域が発生しないためには、図9および上記数式から、Baのドーブ濃度が約25 [wt%]以上であればよいことが分かる。

【0088】

変形例2

本開示は、上記の実施の形態にかかる有機EL素子を備える有機EL表示パネル、およびその有機ELパネルを備える有機EL表示装置としても実施可能である。

【0089】

図10は、変形例にかかる有機EL表示装置を示す外観図である。図11は、変形例にかかる有機EL表示装置の構成をモードブロック図である。図10および図11に示すように、有機EL表示装置100は、有機EL表示パネル110と、これに接続された駆動制御部120とを有し構成されている。有機EL表示パネル110は、上記の実施の形態にかかる複数の有機EL素子が、例えば、マトリクス状に配列され構成されている。駆動制御部120は、4つの駆動回路121~124と制御回路125とから構成されている。このような、有機EL表示装置100、および有機EL表示パネル110によれば、不所望の不良発光領域が発生したとしても、不良発光領域に隣接する領域の発光効率が向上し発光輝度が向上する。このため、不良発光領域の見かけ上の大きさが小さくなり、不良発光領域がユーザに目立ちにくくなる。

【0090】

補足

なお、上記の実施の形態に基づいて説明してきたが、本開示は上記の実施の形態に限定されないことはもちろんである。以下のような場合も本開示に含まれる。

【0091】

(a) 電子輸送層にドーブするBaのドーブ濃度は、50 [wt%]以下であることが好ましい。正常発光領域において一定の発光効率を確保するためである。また、Baのドーブ濃度が50 [wt%]以下の範囲では、リーク電流が発生するおそれが低い。

【0092】

(b) 上記の実施の形態では、有機EL素子の成膜過程において異物が混入することにより、封止層に亀裂が生じる場合を示したが、本開示は必ずしもこの場合に限定されない

10

20

30

40

50

。例えば、ユーザが有機EL素子の使用過程で過度な力を封止層に加えた結果、封止層に亀裂が生じることが考えられる。また、有機EL素子の成膜過程で、いずれかの層が何らかの要因で平坦に形成されず、その表面に凹凸が生じた結果、その上に形成された層に亀裂が生じることが考えられる。

【0093】

(c) 上記の実施の形態において、有機EL素子は、基板、陽極、正孔注入層、有機発光層、電子輸送層、陰極、および封止層からなるとしたが、本開示は必ずしもこの場合に限定されない。陽極と、陰極と、有機発光層と、陰極と有機発光層との間に設けられ、陰極から有機発光層へ電子を輸送する電子輸送層とを有する有機EL素子であればよく、ここに挙げた以外の有機機能層を含む構成であってもよい。

10

【0094】

例えば、陰極と電子輸送層との間に、陰極から電子輸送層への電子の注入を促進させる機能を有する電子注入層を設けてもよい。電子注入層の材料には、リチウム、バリウム、カルシウム、カリウム、セシウム、ナトリウム、ルビジウム等の低仕事関数金属、及びフッ化リチウム等の低仕事関数金属塩、酸化バリウム等の低仕事関数金属酸化物等が好適する。

【0095】

また、有機発光層と正孔注入層との間に、陽極から注入された正孔を有機発光層に輸送する機能を有する正孔輸送層を設けてもよい。正孔輸送層の材料には、例えば、特許公開公報(特開平5-163488号公報)に記載のトリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体およびピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリアルアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ポリフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、ブタジエン化合物、ポリスチレン誘導体、ヒドラゾン誘導体、トリフェニルメタン誘導体、テトラフェニルベンジン誘導体等が好適する。

20

【0096】

また、封止層の上方に、有機EL素子を保護する樹脂層を設けてもよい。樹脂層の材料には、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂等の樹脂材料が好適する。

【0097】

(d) 上記の実施の形態では、陰極側から光を取り出す所謂トップエミッション型の有機EL素子を示したが、本開示は必ずしもこの場合に限定されない。基板側から光を取り出す所謂ボトムエミッション型の有機EL素子であってもよい。ボトムエミッション型の有機EL素子では、陽極に、ITO、IZO等の光透過性材料が用いられる。

30

【0098】

(e) 上記実施の形態では、有機EL素子の各層が、スパッタリング法、インクジェット法、真空蒸着法、化学気相成長法等の成膜方法を用いて形成される場合を示したが、本開示は必ずしもこの場合に限定されない。上記で示した成膜方法はその一例であり、これに限定されない。

【産業上の利用可能性】

40

【0099】

本発明の一態様にかかる有機EL素子は、例えば、家庭用もしくは公共施設、あるいは業務用の各種表示装置、テレビジョン装置、携帯型電子機器用ディスプレイ等として用いられる有機EL素子に利用可能である。

【符号の説明】

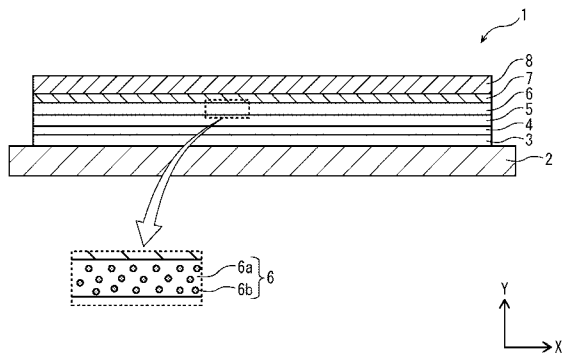
【0100】

- 1 有機EL素子
- 2 基板
- 3 陽極
- 4 正孔注入層

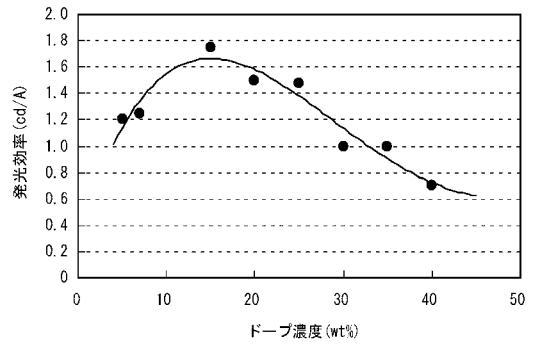
50

- 5 有機発光層
- 6 電子輸送層
- 6 a 電子輸送性材料
- 6 b n型ドーパント
- 7 陰極
- 8 封止層
- 10 異物
- 11 a、11 b 亀裂
- 100 有機EL表示装置
- 110 有機EL表示パネル

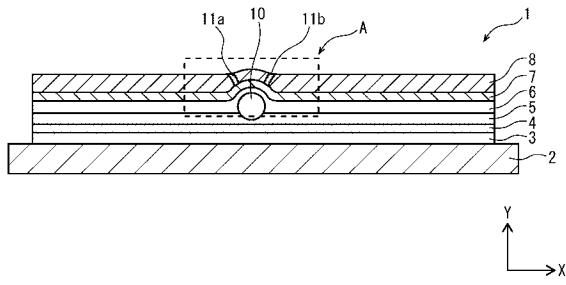
【図1】



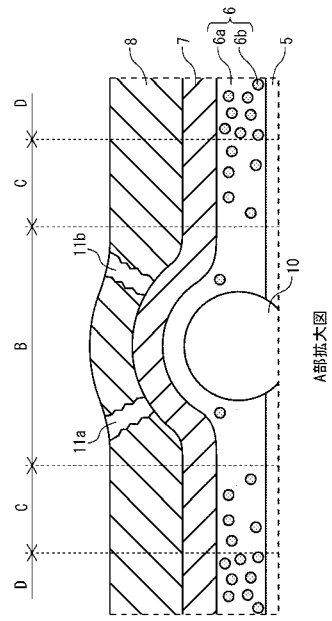
【図2】



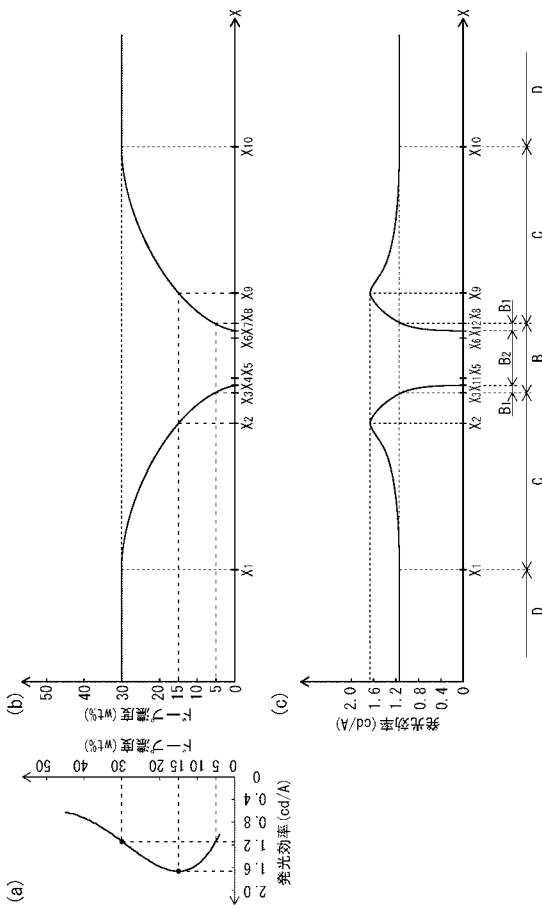
【 図 3 】



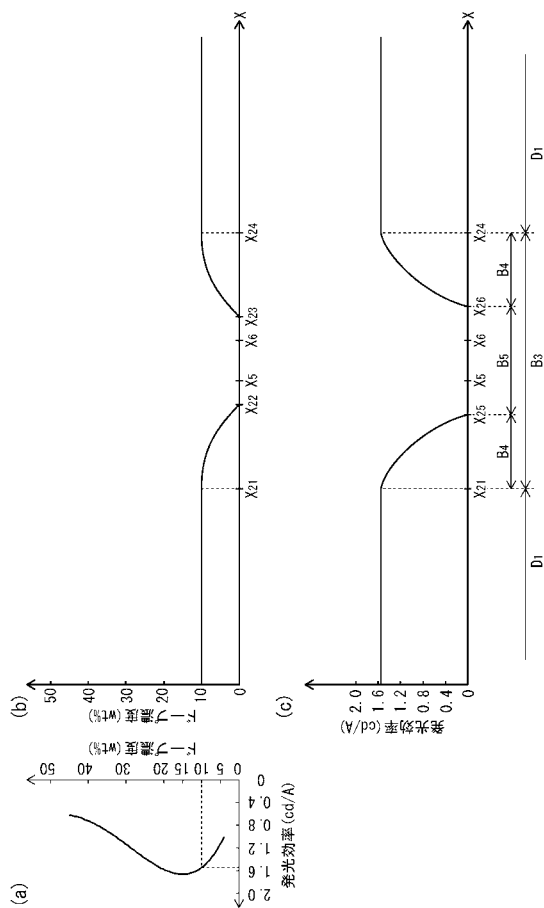
【 図 4 】



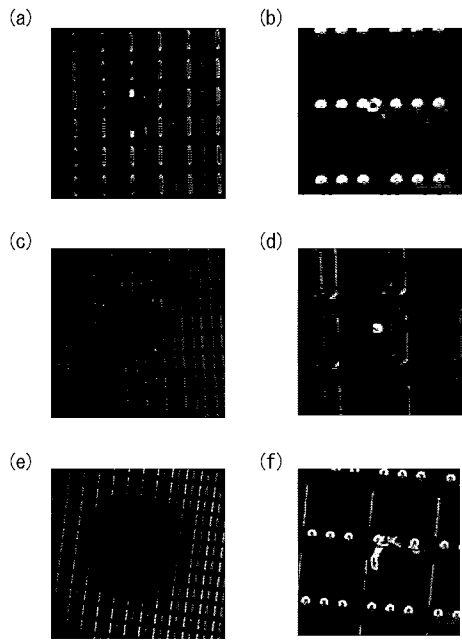
【 図 5 】



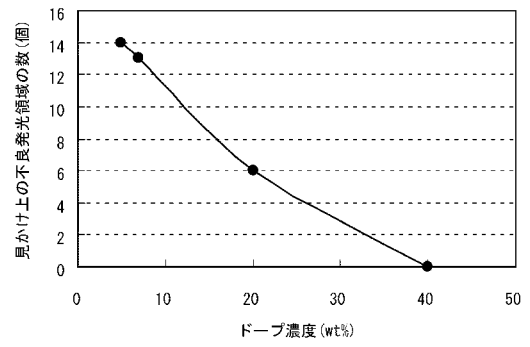
【 図 6 】



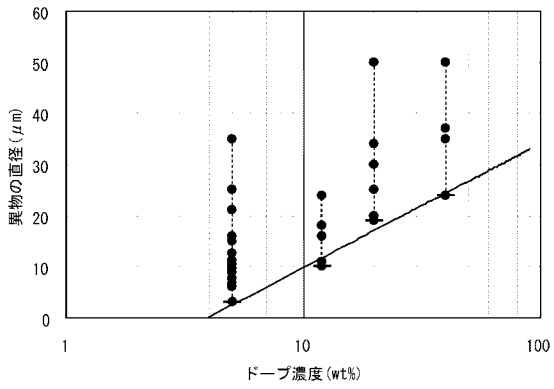
【 図 7 】



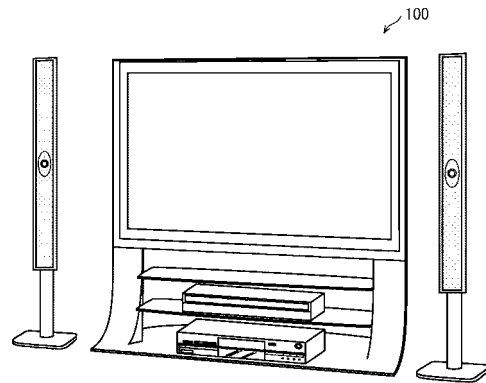
【 図 8 】



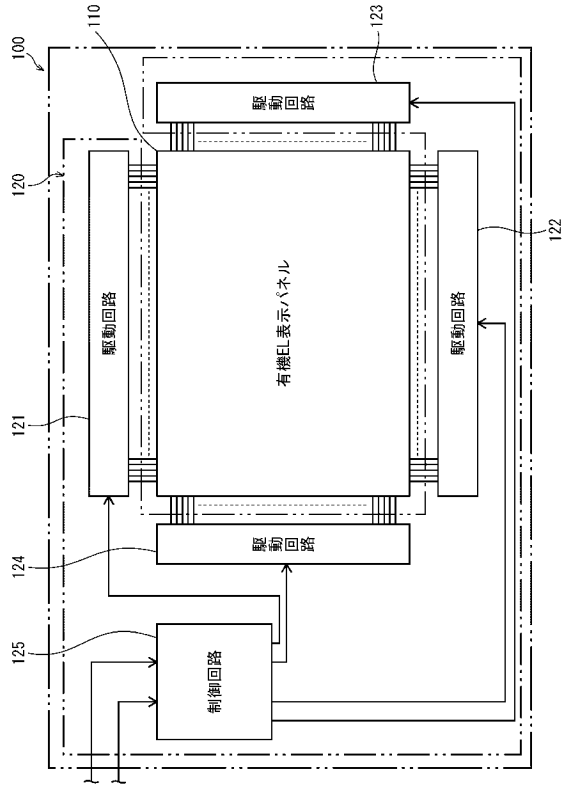
【 図 9 】



【 図 10 】



【図 11】



【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2014/003555
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER H01L51/50(2006.01)i, G09F9/30(2006.01)i, H01L27/32(2006.01)i, H05B33/04(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H01L51/50, G09F9/30, H01L27/32, H05B33/04 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2014 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2014 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2014 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2010-153820 A (Fujifilm Corp.), 08 July 2010 (08.07.2010), claim 1; paragraphs [0001], [0137] to [0138], [0144] to [0175] & EP 2360752 A1 & WO 2010/058787 A1 & TW 201026817 A	1-3, 8 4-7
Y A	JP 11-354283 A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 24 December 1999 (24.12.1999), claims 1 to 19; paragraphs [0042] to [0048] & US 6509109 B1 & EP 949696 A2 & TW 417312 B & CN 1236825 A	4-7 1-3, 8
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 17 September, 2014 (17.09.14)		Date of mailing of the international search report 30 September, 2014 (30.09.14)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/003555

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 2011-522391 A (Panasonic Corp.), 28 July 2011 (28.07.2011), claims 1 to 8; paragraph [0057] & US 2010/0237341 A1 & GB 2460646 A & WO 2009/147801 A1 & DE 112009001283 T & CN 102047757 A & KR 10-2011-0022566 A	4-7 1-3, 8

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 4 / 0 0 3 5 5 5	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H01L51/50(2006.01)i, G09F9/30(2006.01)i, H01L27/32(2006.01)i, H05B33/04(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H01L51/50, G09F9/30, H01L27/32, H05B33/04			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2014年 日本国実用新案登録公報 1996-2014年 日本国登録実用新案公報 1994-2014年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
X Y	JP 2010-153820 A (富士フイルム株式会社) 2010.07.08, 【請求項1】 , 段落【0001】 , 【0137】 - 【0138】 , 【0144】 - 【0175】 & EP 2360752 A1 & WO 2010/058787 A1 & TW 201026817 A	1-3, 8 4-7	
Y A	JP 11-354283 A (出光興産株式会社) 1999.12.24, 【請求項1】 - 【請求項19】 , 段落【0042】 - 【0048】 & US 6509109 B1 & EP 949696 A2 & TW 417312 B & CN 1236825 A	4-7 1-3, 8	
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願			
国際調査を完了した日 17.09.2014		国際調査報告の発送日 30.09.2014	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 素川 慎司	20 4844
		電話番号 03-3581-1101 内線 3271	

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 4 / 0 0 3 5 5 5
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y A	JP 2011-522391 A (パナソニック株式会社) 2011.07.28, 【請求項 1】 - 【請求項 8】 , 段落【0057】 & US 2010/0237341 A1 & GB 2460646 A & WO 2009/147801 A1 & DE 112009001283 T & CN 102047757 A & KR 10-2011-0022566 A	4-7 1-3, 8

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

(72)発明者 橋本 潤
東京都千代田区神田錦町三丁目2番地 株式会社JOLED内

(72)発明者 木村 亮
大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内

(72)発明者 増田 裕之
大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内

Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC02 CC04 CC23 CC26 DD76 DD78 DD86 EE46
FF14

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	有机EL元件和有机EL显示板		
公开(公告)号	JPWO2015004889A1	公开(公告)日	2017-03-02
申请号	JP2015526159	申请日	2014-07-03
[标]申请(专利权)人(译)	日本有机雷特显示器股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	株式会社JOLED		
[标]发明人	林田芳樹 島村隆之 橋本潤 木村亮 増田裕之		
发明人	林田 芳樹 島村 隆之 橋本 潤 木村 亮 増田 裕之		
IPC分类号	H01L51/50 H05B33/04		
CPC分类号	H01L51/5076 H01L51/5253		
FI分类号	H05B33/22.A H05B33/14.A H05B33/04		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/CC04 3K107/CC23 3K107/CC26 3K107/DD76 3K107/DD78 3K107/DD86 3K107/EE46 3K107/FF14		
优先权	2013144358 2013-07-10 JP		
其他公开文献	JP6222712B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

阳极，阴极，设置在阳极和阴极之间的有机发光层，以及从阴极注入的电子和从阴极注入的电子的复合发光的有机发光层，以及阴极和有机发光层。以及用于将电子从阴极传输至有机发光层的电子传输层，有机EL元件设置在阴极与有机发光层之间。电子传输层掺杂有包含电子给予性物质的n型掺杂剂，并且其掺杂浓度高于使有机发光层的发光效率最大化的掺杂浓度。

